

应用带电粒子光学

YINGYONG DAIDIANLIZI
GUANGXUE

A·赛普蒂 主编 原子能出版社

第一卷



JY1112/69

应用带电粒子光学

Applied Charged Particle Optics

PART A

Edited by A.SEPTEIR

(Advances in Electronics and Electron Physics)

刘 经 之 译

施 仕 潮
茅 乃 丰 校
陈 银 宝

原子能出版社

内 容 简 介

本书（第一卷）主编 A·西波特是粒子束光学的权威，各章的编者也是粒子束光学方面的专家，他们结合实际装置阐述了带电粒子束技术的基本理论和方法并介绍了各种方法的最新成果和进展。全书共分五章，包括：计算静电场和磁场的数值方法，低强度束光学特性计算和象差校正方法，发射度、亮度的定义与测量，高分辨扫描透射低能离子显微镜和微量分析器，高能离子微探针。

本书可供粒子加速器、微电子学、电子显微镜、同位素分离器、电子束与离子束专业工作者及大专院校有关专业师生参考。

应用带电粒子光学

（第一卷）

A·赛普蒂 主编

刘经之 译

施仕潮 校

茅乃丰 校

陈银宝 校

责任编辑 刘荣久

原子能出版社出版

（北京2108信箱）

国防科工委印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行，新华书店经营



开本787×1092 1/16 · 印张14.25 · 字数350 千字

1987年8月北京第一版 · 1987年8月北京第一次印刷

印数1-1000册 · 统一书号：15175 · 830

定价：3.70元

序 言

我们以极其愉快的心情把 A. 赛普蒂教授主编的《应用带电粒子光学》在《电子学和电子物理进展》的增刊上发表。这一课题能十分恰当地表述电子物理在现代科学技术中的价值。关于这一点，已经在 A. 赛普蒂本人写的前言中作了详细的论述。因此，在这里，我们仅向写出这样有价值的著作的主编和各位作者，表示最良好的祝愿和最诚挚的谢意。

L. Marton
C. Marton

通过人工方法来获得一些寿命很短的放射性物质方面的最新进展，看来是比较合适的。对于用二次离子质谱仪 (SIMS) 所作的表面分析以及对超高真空室内的剩余气体的分析，目前广泛应用四极质量过滤器。因此，在第二篇文章中就叙述为了得到更高的分辨率和更好的穿透率而对这些设备所作的一系列改进。最后，在末尾一篇文章内，我们又回过头来研究低能电子。对慢电子束作能量分析以及使电子束变为单色束的需求，导致了很多设备的出现，且每种设备都有其特有的应用范围。所以，我们认为，对这些分析器所作的严格比较想必会受到面对广阔的选择范围而不知所措的用户的欢迎。在最常见的应用中，有俄歇分析、化学分析电子能谱 (ESCA) 及低能电子能谱学。

我们并不想在这几卷书中讨论所有应用粒子束的设备，但即使这样，材料也仍然太多，以致不可能在一卷著作中全部包括进去。所以，我们就多少有点任意地把这些材料分成了一、二两卷。

我以愉快的心情向所有的作者表示感谢，因为他们在百忙中为本书写了这些论文，从而与读者分享了他们个人的见解以及在他们丰富的经历中所取得的成果。

A. Septier

目 录

序言	1
前言	2
第一章 计算静电场和磁场的数值方法.....	1
§1 引言	1
§2 静电透镜	1
一、静电学方程	1
二、电荷密度法	2
§3 真空静磁学和介质静磁学	3
一、基本方程	3
二、与电流相关联的系统	4
三、轴对称系统的方程	7
四、结论	8
§4 拉普拉斯方程和泊松方程的离散化以及网格的生成	8
一、网格法的原理	8
二、网格的生成	9
§5 差分方程	11
一、泰勒级数法	11
二、场方程的积分法	12
三、有限元法	18
§6 差分方程组的解法	23
一、迭代法	23
二、直接解法	25
§7 结果	25
参考文献	27
第二章 低强度束光学特性计算和象差校正的方法	28
§1 引言	28
§2 运动方程的数值解法	29
一、运动方程的形式	29
二、轨迹跟踪的数值方法	35
三、一些典型的应用	37
§3 象差系数的结构	38
一、象差多项式	38
二、象差矩阵	46
三、部件的组合	50
四、计算机代数系统与象差系数	54
§4 最佳化与象差的部分校正	58

附注	195
参考文献	196
第五章 高能离子微探针.....	199
§1 用高能离子进行表面分析	199
§2 兆电子伏能区离子的光学系统	200
一、一般考虑	200
二、准直器系统	203
三、聚焦元件	204
四、微探针装置	206
§3 研究结果选摘	212
§4 将来的发展	214
参考文献	215

第一章 计算静电场和磁场的数值方法

P.BONJOUR

法国，奥赛，巴黎大学

基础电子学研究所

§1 引 言

本文的目的是研究如何利用数字计算机对电子光学系统中的场进行数值计算。我们所考虑的主要是那些必须要解泊松方程的磁系统。关于静电透镜的问题，已在《带电粒子的聚焦》(Weber, 1967) 一书中论述过了。这里介绍的一些方法也完全适用于拉普拉斯方程的数值解法。计算是这样完成的，光使得到的方程便于处理轴对称系统，器后只需稍加改变，就可建立起对其他系统（如平移对称系统）也有效的方程。

首先，我们在第§2节中简要地回顾一下静电学方程，并且介绍一种专门计算静电透镜的方法；通过解一个积分方程组，算出导体所带的电荷，并由此导出透镜内的电位。在第3节中，我们讨论静磁学的基本方程，然后列出各种适于计算的函数及相应的偏导数方程。第4节讨论网格法的原理、使用的各种网格以及生成网格的方法。在这一方法中，把偏导数方程换成了差分方程，而这种方程则如第§5节所示，可以用好几种方法来建立。既可以象在有限差分法中那样利用未知函数的局部展开，也可以从对能量作总估算开始，利用变分原理导出微分方程。这些差分方程可用迭代法来解（这种方法用得最早，而且在理论方面已作了充分的研究），也可以用最近提出的一些直接解法来解。

在第§6节中，我们要讨论这些方程的解法，由于磁导率的局部变化造成的非线性，使方程的解法变得复杂了些。最后，在第§7节中，我们举了两个计算超导透镜中轴向通量密度的实例来阐明前面研究过的计算方法。

§2 静 电 透 镜

静电透镜的性质可以从势函数 V 导出。这里的势可用两种方法建立：(1) 通过具有已知恒定电位的导体来建立，在这种情况下需要解拉普拉斯方程；或(2) 通过导体上的电荷来建立，在这种情况下要采用电荷密度法。

一、静 电 学 方 程

具有恒定电位的若干导体产生一个电场 E ，而 E 由电位 V 导出。各个导体被真空区或不

